

2019 年度 先進情報処理メカトロニクスクラスタ スケジュール&成績評価

■ スケジュール

10月3日	ガイダンス				八谷
10月10日	今村 大介	内田 滉希	川口 直人	木下 秀平	長瀬
10月17日	小杉 哲平	福西 聖也	澤田 真	清水 翔悟	中村
10月24日	山口 哲也	山本 一貴	鶴見 直生	天竺 亮介	八谷
10月31日	原 亨成	原田 拓哉	樋口 止揚	日高 和輝	松井
11月7日	福永 幸大	佐々木 寛史	古田 智樹		丸
11月14日	堀口 皓生	溝渕 湧也	森 保道		村田
11月21日	山本 憂斗	山崎 達彦	山田 貴哉		小川原
11月28日	田ノ岡 大貴	山本 友	高木 勇佑		土橋
12月5日	音部 悟士	尾西 一樹	坂原 貞宏	井堰 啓太	中嶋
12月12日	射手矢 和真	今川 涼介	岡田 泰修		長瀬
12月26日	櫻井 渉	坪井 和広	長谷川 大陽		中村
1月9日	広瀬 僚平	渕上 和希	前田 一成		八谷
1月23日	松本 侑也	箕土路 拓也	安田 圭治		松井

■ 成績評価方法

M1：出席状況（カードリーダーの記録を確認）、大ゼミ時間内の質問回数、その内容、および発表の内容に基づき評価する。

M2：出席状況（カードリーダーの記録を確認）、大ゼミ時間内の質問回数、その内容、および中間発表の内容に基づき評価する。

- ※M1、M2の発表に関わらず M1、M2とも出席すること。就職活動や学会発表等で欠席する場合は事前にクラスタの総務担当教員に連絡すること。